

Date d'édition : 07.07.2026

**Ref : 47348**

**Mécanisme de réglage précision pour un déplacement précis du miroir plan 473 461**



Avec vis micrométrique pour un déplacement précis du miroir plan ( 473 461 ).  
Pour la détermination en interférométrie de la longueur d'onde du faisceau laser.  
Sur tige.

Caractéristiques techniques :

Déplacement utile : 25 mm Avance/Rotation : sans réducteur 0,5 mm avec réducteur 5  $\mu$ m Diamètre de la tige : 12 mm

Matériel livré :

- 1 dispositif de déplacement avec logement pour miroir plan et vis micrométrique fixe
- 1 réducteur (100: 1) avec arbre à cardan et bande magnétique
- 1 support pour réducteur

### Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Optique > Interférométrie et holographie > sur la plaque de base pour optique laser

### Options



Date d'édition : 07.07.2026

**Ref : 473461**

**Miroir plan à réglage précis Inclinaison du miroir réglable verticalement et horizontalement**



Inclinaison du miroir réglable verticalement et horizontalement par deux vis moletées.  
Sert à rectifier la trajectoire des faisceaux.  
Sur tige.

Caractéristiques techniques :

Diamètre du miroir : 40 mm Diamètre de la tige : 12 mm